## 特許協力条約

PCT

## 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]



出願人又は代理人 の書類記号 H2342-01	今後の手続きについては、様式P(	CT/IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2005/002560	国際出願日 (日. 月. 年) 18. 02. 200;	優先日 (日.月.年) 19.02.2004
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. C30B19/02	2(2006.01), C30B29/38(2006.01)	
出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条(PCT36条)の		国際予備審査報告である。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	を含めて全部で4	ページからなる。
3. この報告には次の附属物件も添付され a. ☑ 附属書類は全部で3		
▼ 補正されて、この報告の基		審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範7号参昭)
第1欄4.及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの
   b.		(電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示す。 (実施細則第802号参照)	ように、電子形式による配列表又は	
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	を含む。	
第IV欄 発明の単一性 <i>(</i> <b>▽</b> 第V欄 PCT35条(2) けるための文献	生又は産業上の利用可能性についての の欠如 に規定する新規性、進歩性又は産業 歌及び説明	D国際予備審査報告の不作成 上の利用可能性についての見解、それを裏付
第VI欄 ある種の引用ス 第VII欄 国際出願の不伽		
▼ 第VⅢ欄 国際出願に対す		
	する意見 	
	国際予備審査	報告を作成した日 8.06.2006
■ 第VⅢ欄 国際出願に対する 国際予備審査の請求書を受理した日	する意見 国際予備審査 2 特許庁審査官	8.06.2006 (権限のある職員) 4G 3442

第 I 欄 報告の基礎	
1 会話と問し マの予備を木和生み以下のものも甘林	۱ ۲ <del>۱ ۲۰</del>
1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎	C UICO
▼ 出願時の言語による国際出願	音が) ・ 第四部 ケン ト
	5 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b)	)
国際公開 (PCT規則12.4(a)) 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.	3(a))
L(日本日本 (F C 1 次次)00.2(d) 又 (d) ( )	O(4) /
	条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され
た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし	、この報告に添付していない。)
出願時の国際出願書類	
1 山阴时少四次山阴省发	
♥明細書	
Mr. 1 . 0.0	山岡中に根山されたよの
310	、出願時に提出されたもの * 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 ページ 第 ページ	*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの *、
	1117
☑ 請求の範囲	Commission and the Secretary of the Secretary
第2-12, 16-22, 26-42 項	
男	*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの *、24.11.2005_付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 項	*、付けで国際予備審査機関が受理したもの
▼ 図面 第 1 - 1 4	出願時に提出されたもの
第 <u>1 - 1 4</u> 第 ページ/図	*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第    ページ/図	*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの *、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
and the second s	-
■ 配列表又は関連するアーフル 配列表に関する補充欄を参照すること。	
3. 🔽 補正により、下記の書類が削除された。	
明細書 第	ページ
<ul><li></li></ul>	項 ページ/図
図画	
配列表に関連するテーブル(具体的に記載	すること)
	- アベルシントリエトニート セオブリロ医はアンルフ 明ニ 不然 四キャブ
4.   この報告は、補允欄に示したように、この報告 えてされたものと認められるので、その補正が	后に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超ずされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
<b>月</b> 明細書 第	ページ 項 ページ/図
「 請求の範囲 第 <u> </u>	垻 ページ/図
図图	· • / \(\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\\ \tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texit{\ti}\tint{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\tiin}\tint{\tiin}\tint{\text{\texit{\text{\texi}\tint{\text{\tin}}\tinttitex{\tiin}\
	すること)
	× × ×
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記	入されることがある。

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2005/002560

見解		
	請求の範囲 1-12,14-42	有
	請求の範囲	無
進歩性(IS)	請求の範囲 1-12,14-42	有
	請求の範囲	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1-12,14-42	
	請求の範囲	無

文献 1: JP 2004-300024 A (松下電器産業株式会社 外 1 名) 2004.10.28

文献 2: 社団法人 化学工学会, 化学工学便覧, 第六版, 1999

文献 3: Fumio KAWAMURA, Growth of Transparent, Large Size GaN Single Crystal with Low Dislocations Using Ca-Na Flux System, Jpn. J. Appl. Phys.,

Vol. 42, 2003, pp. L729-L731

文献 4: JP 01-116013 A (川崎製鉄株式会社) 1989.05.09

## (請求の範囲 1-12, 14-42)

請求の範囲 1-12,14-42 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1-4 に対して新規性及び進歩性を有する。

文献 1-4 には、原料ガスと接する気液界面から原料液の内部に向かって流れが生じるように原料液を「攪拌しながら」III 族窒化物単結晶を成長させることが記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

## 第Ⅷ欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲31 は不明確である。請求の範囲31 には、「前記容器と前記加熱装置外部とをつなぐ配管が、前記原料液および前記その他の原料の少なくとも一方を凝集させにくい構造である」と記載されている。しかし、「凝集させにくい」とは、凝集を起こす可能性が比較的小さいという程度のあいまいな意味しか示しておらず、凝集のしにくさがどの程度であるかによって、想定される配管の構造も異なるため、前記「凝集させにくい構造」の配管を含む単結晶製造装置を用いる請求項31 に係る製造方法は不明確である。